Структура и механические свойства фуллерита С60

С.О. Рудченко*, А.Т. Пугачёв, В.Е. Пуха, В.В. Стариков

Национальный технический университет «ХПИ», ул. Фрунзе 21, 61002 Харьков, Украина

(Получено 19.06.2013; опубликована online 31.01.2014)

Конденсацией молекул C_{60} на подожках KCl, LiF и Si были получены пленки фуллерита с текстурой (110). Методом наноиндентирования при непрерывном сканировании по глубине определены модуль упругости ($E=14,1\ \Gamma\Pi a$) и твердость ($H=0,42\ \Gamma\Pi a$) пленки фуллерита. Проведено сравнение полученных результатов с теоретическими оценками упругих модулей и данными предыдущих работ по измерениям упругих характеристик и твердости кристаллического C_{60} .

Ключевые слова: Фуллерен, Фуллерит, Микродифракция, Нанотвердость, Модуль упругости.

PACS numbers: 61.48. - c, 62.20. - x

1. ВВЕДЕНИЕ

В последнее десятилетие наблюдается возрастающий интерес исследователей к изучению физических свойств фуллеритов — молекулярных кристаллов, в решетках которых размещены большие полые углеродные молекулы фуллерена общей формулы C2n $(10 \le n \le 120)$.

Межмолекулярное взаимодействие наиболее изученных фуллеритов, состоящих из молекул C_{60} , характеризуется слабыми ван-дер-ваальсовыми связями с небольшой "примесью" ковалентности. При $T\cong 260~{\rm K}$ наблюдается ориентационный фазовый переход из плотноупакованной г.ц.к. фазы Fm3m в простую кубическую (Pa3) и при $T=90~{\rm K}$ – переход в состояние ориентационного стекла.

При образовании кристаллов фуллерита внутренняя структура молекул C_{60} фактически не изменяется и межмолекулярные расстояния оказываются примерно на порядок больше межатомных. Как и в обычных молекулярных кристаллах, энергия связи молекул в фуллерите много ниже внутримолекулярной, вследствие чего частоты трансляционных и либрационных колебаний его решетки существенно ниже частот колебаний атомов углерода в молекуле C_{60} .

Вместе с тем, фуллериты уникальны в том отношении, что допускают легирование атомами любых размеров (от водорода до урана), вследствие чего они рассматриваются как перспективные материалы для нового поколения приборов и устройств микро- и наноэлектроники, сверхпроводящей электроники, молекулярных ловушек для атомов, в том числе радиоактивных, легких перезаряжаемых батарей высокой емкости и др.

К фундаментальным свойствам кристаллических твердых тел традиционно относят их упругие, пластические и прочностные свойства. Упругие свойства зависят от квантово-механического состояния материальных частиц, образующих кристалл — атомов, ионов или молекул, т.е. от характера химической связи.

Первые экспериментальные измерения упругих постоянных фуллерита были выполнены на основе измерений скоростей ультразвука (частота 5 MHz) в монокристаллических образцах различных кристал-

лографических ориентаций [1]. Однако такие измерения возможны только после получения монокристаллического С60 достаточно большого размера и высокого качества. Также были определены упругие постоянмонокристаллического С60 по рентгенодифрактометрическим данным, выполнен теоретический расчет упругих постоянных монокристаллического С60 на основе реалистических силовых моделей, и измерены твердость и модуль упругости монокристаллического С60 в направлении (111) ГЦК решетки методом наноиндентирования [2, 3, 4]. Понятно, что измерения на монокристаллах дают более полную информацию, однако очень малые размеры и не правильная геометрическая форма монокристаллов не позволяет выполнять измерения с высокой точностью. В настоящее время имееются работы по измерению упругих свойств поликристаллических, а точнее, компактированных образцов фуллерита [5], и измерения на поликристаллических пленках методом поверхностных акустических волн [6].

Приведенные в перечисленных работах экспериментальные и расчетные значения модуля упругости иногда существенно отличаются. Ситуация еще более не однозначна когда объект является не монокристаллом а поликристаллом. Целью данной работы является экспериментальное определение модуля упругости и твердости поликристаллического фуллерита применяя технологию наноиндентирования.

2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Для получения пленок C_{60} использовался порошок фуллерена C_{60} с чистотой 99,5 % (NeoTechProduct, Санкт-Петербург, Россия). Перед использованием порошок фуллерена очищался с помощью вакуумной дистилляции.

Пленки фуллерита C_{60} толщиной 4,3 мкм были получены методом термического вакуумного осаждения (давление в вакуумной камере составляло $P=5\times10^{-6}$ Торр, скорость осаждения 1 Å/c) на монокристаллы KCl, LiF и Si при температуре подложки 50 °C.

Микроскопические исследования структуры полученных пленок C_{60} были выполнены на просвечивающем электронном микроскопе $\Pi \ni M-125K$ с раз-

-

^{*} sveta_rud87@mail.ru

решением 0,2 нм. Подготовка образцов для ПЭМ проводилась путем растворения щелочно-галлоидных кристаллов после осаждения пленки, затем пленки были промыты в деионизированной воде и помещены на медную сетку.

Нанотвердость и модуль упругости пленок C_{60} измерялись наноиндентором МТС G_{200} с использованием алмазного наконечника Берковича (R < 20 нм). Использовалась методика непрерывного сканирования по глубине, что позволяло регистрировать модуль упругости и твердость в зависимости от глубины проникновения индентора. Величина E и H определялась при глубине проникновения индентора 10-15~% от толщины пленки. Результаты усреднялись после 5 измерений для данного образца.

з. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Использование метода непрерывного измерения жесткости (CSM), позволяет регистрировать нанотвердость H и модуль упругости E как функцию глубины внедрения индентора. Механические испытания были выполнены для пленок фуллерита C_{60} толщиной 4,3 мкм нанесенных на пластины кремния, KCl и LiF при температуре подложки Ts=50 ° C. В эксперименте были использованы различные подложки и толстые пленки для исключения влияния подложки на действительные значения нанотвердости и модуля упругости фуллерита.

Электронномикроскопические исследования пленок фуллерита на КСl и LiF подложках указывают, что пленки имеют гранецентрированную кубическую решетку с параметром 1,42 нм и размер зерна 1 мкм. Электронограммы содержали отражения типа (111), (220), (311), (420) и др., характерные для (211)-ориентировки в ГЦК решетке (рис. 1). Неравномерное распределение интенсивности по кольцу (220) указывает на то, что плоскости (220) большинства зерен ориентированы вдоль первичного пучка и в исследуемых пленках реализуется текстура (110).

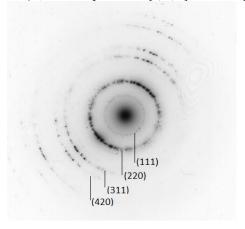
Для индентирования применяли трехгранную алмазную пирамидку — индентор Берковича с углом заточки 65° и радиусом острия 10 нм. Нагружение происходило автоматически при комнатной температуре. Диаграммы нагружения и разгрузки представлены на рис. 2.

Максимальная нагрузка составляла 3,7-3,9 мH, глубина внедрения индентора при максимальной нагрузке 600 нм, а после снятия нагрузки — 550 нм. Следует обратить внимание на большую площадь между нагрузочной и разгрузочной кривой, которая пропорциональна необратимым энергетическим потерям в процессе индентирования. При снятии нагрузки остаточные пластические деформаций в пленке существенны, а упругое восстановление мало (< 10 %).

На рис. 3 и 4 представлены графики изменения E и H в зависимости от глубины внедрения индентора. В таблице 1. приведены измеренные значения модуля упругости и нанотвердости пленки фуллерита на различных подложках.

Как видно из таблицы 1 при толщине пленки 4,3 мкм подложка существенно не влияет на величину E и H, и по результатам наноиндентирования

пленка фуллерита имеет твердость H=0,42 ГПа и модуль упругости E=14,1 ГПа. Значение модуля упругости хорошо совпадает с данными полученными при теоретическом расчете модуля упругости для направления (110) в ГЦК решетке монокристаллического фуллерита ($E_{110}=14,7$ ГПа) [3], расчетами, выполненными на основе измерений скорости звука в монокристаллическом C_{60} ($E_{110}=13.2\pm1$ ГПа) [1], и величиной модуля упругости поликристаллического C_{60} ($E=12.6\pm0.45$ ГПа) рассчитанной из значений модулей C_{ij} для монокристалла [1, 3, 6]. В тоже время



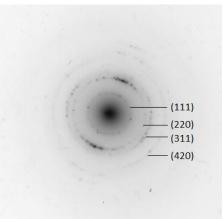


Рис. 1 – Картины микродифракции тонких пленок фуллерита C_{60} на подложке: $a-KCl,\ b-LiF$

Таблица 1 – Модуль упругости и твердость пленки фуллерита C_{60} на различных подложках

Подложка	E, ГПа	Н, ГПа
Si	14.159 ± 0.642	0.411 ± 0.036
KCl	13.995 ± 0.359	0.419 ± 0.057
LiF	14.23 ± 0.755	0.421 ± 0.049

Таблица 2 – Результаты наноиндентирования фуллерита C_{60}

	<i>E</i> , ГПа	Н, ГПа
Экспериментальные	14,1	0,42
данные		
C ₆₀ (110)	14,7[3];	0,024
(литературные даннные)	13.2 [1];	
	12.6 [1,6].	
Полимеризированный С60		0,4-0,65
(литературные данные)	_	

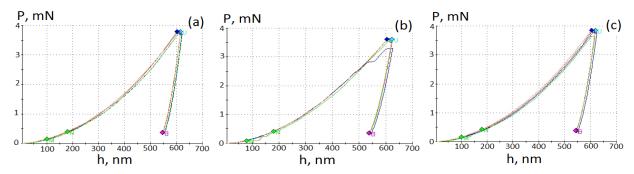


Рис. 2 – Кривые нагружения пленок фуллерита C_{60} на различных подложках: a – подложка Si, b – подложка KCl, c – подложка LiF

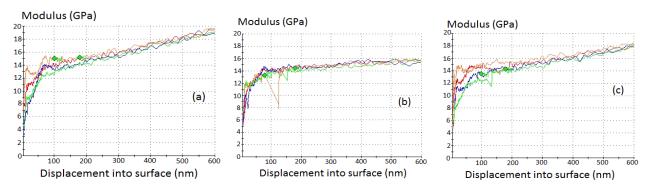


Рис. 3 – Модуль упругости пленок фуллерита C_{60} на различных подложках: а - подложка $Si,\ b$ - подложка $KCl,\ c$ – подложка LiF

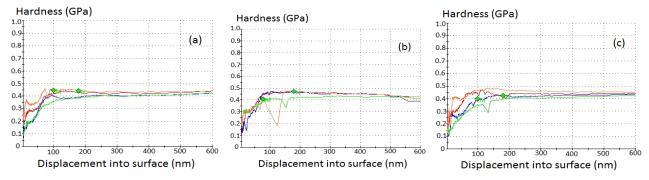


Рис. 4 – Нанотвердость пленок фуллерита C60 на различных подложках: а – подложка Si, b – подложка KCl, с – подложка LiF

значение твердости значительно превосходит значения, приводимые в литературе [7], но хорошо согласуется с данными, полученными на полимеризованном фуллерите [8]. Эти данные представлены в таблице 2.

Известно, что при облучении пленок С₆₀ видимым или ультрафиолетовым излучением, а также при взаимодействии с кислородом в приповерхностных слоях фуллерена наблюдается полимеризация (фотополимеризация и формирование на поверхности фуллерита оксиполимерной пленки) [9, 10, 11]. Исследуемые нами пленки хранились без специальных мер по защите от влияния кислорода и освещения, поэтому мы предполагаем, что полимеризационные процессы имели место и на наших образцах.

4. ВЫВОДЫ

В работе были получены поликристаллические пленки фуллерита C_{60} для которых реализуется текстура (110). Применяя технологию наноиндентирования для полученных объектов, были измерены модуль упругости ($E=14,1\ \Gamma\Pi a$) и твердость ($H=0,42\ \Gamma\Pi a$). Результаты наших измерений согласуются с результатами большинства ранее проведенных оценок упругих свойств твердого C_{60} . В тоже время значение твердости значительно превосходит значения, приводимые в литературе (0,024 $\Gamma\Pi a$), но хорошо согласуется с данными, полученными на полимеризованном фуллерите ($H=0,4\text{-}0,65\ \Gamma\Pi a$).

The Structure and Mechanical Properties of C₆₀ Fullerite

S.O. Rudchenko, A.T. Pugachov V.E. Pukha, V.V. Starikov

National Technical University "KPI", 21, Frunze Str., 61002 Kharkov, Ukraine

The fullerite films with texture (110) were prepared by the condensation of C_{60} molecules on KCl, LiF, and Si substrates. The hardness ($H=0.42~\mathrm{GPa}$) and Young's modulus ($E=14.1~\mathrm{GPa}$) of the fullerite films were determined by nanoindentation method at continuous scanning in depth. The results were compared with theoretical estimates of elastic modules and previous works on measurements of elastic characteristics and hardness of crystalline C_{60} .

Keywords: Fullerene, Fullerite, Microdiffraction, Nanohardness, Elastic modules.

Структура та механічні властивості фуллериту С60

С.О. Рудченко, А.Т. Пугачов, В.Є. Пуха, В.В. Старіков

Національний технічний університет «ХПІ», вул. Фрунзе 21, 61002 Харків, Україна

Конденсацією молекул C_{60} на підкладках KCl, LiF та Si були отримані плівки фуллериту з текстурою (110). Методом наноіндентування при безперервному скануванні по глибині визначені модуль пружності ($E=14,1\ \Gamma\Pi a$) і твердість($H=0,42\ \Gamma\Pi a$) плівки фуллериту. Проведено порівняння отриманих результатів з теоретичними оцінками пружних модулів та даними попередніх робіт з вимірювань пружних характеристик та твердості кристалічного C_{60} .

Ключові слова: Фуллерен, Фуллерит, Мікродифракція, Нанотвердість, Модуль пружності.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- Н.П. Кобелев, Р.К. Николаев, ФТТ 40 № 1, 173 (1998) (N.P Kobelev, R.K. Nikolaev, Ya.M. Soifer, S.S. Khasanov, Phys. Solid State 40, 154 (1998)).
- L. Shebanovs, L. Maniks, J. Kalnacs, J. Cryst. Growth 234, 202 (2002).
- 3. В.П. Михальченко, В.В. Моцкин, *Термоэлектричество* № 3, 32 (2004).
- V.E. Pukha, A.N. Drozdov, A.T. Pugachev, S.N. Dub, *Funct. Mater.* 14 No 2, 209 (2007).
- 5. Н.П. Кобелев, А.П. Моравский, *ФТТ* **36** № 1, 216 (1994).
- 6. H. Coufal, K. Meyer, Appl. Phys. A 59, 83 (1994).
- A. Richter, R. Ries, R. Smith, *Diam. Relat. Mater.* 9, 170 (2000).
- 8. I. Manika, J. Maniks, J. Kalnacs, Carbon 36, 641 (1998).
- V.A. Karachevtsev, P.V. Mateichenko, N.Yu. Nedbailo, Carbon 42, 2091 (2004).
- T.L. Makarova, K.H. Han, P. Esquinazi, *Carbon* 41, 1575 (2003).
- 11. A.M. Rao, P. Zhou, K.A. Wang, Science 259, 955 (1993).